

学位請求論文公聴会の開催について

日 時：2月20日（木）15:00-17:00

場 所：工学部A1棟-141

論文題目：

Study on the Non-contact Inspection of
Displays Using 2D Array Capacitance
Sensor

(二次元アレイ容量センサを用いたディスプレイの非接触検査に関する研究)

発表者： 安田 俊朗

主 査： 寺本 章伸